

# 大塚電子Webセミナー

光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、  
先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。

2026 3/16 Mon. 9:00～3/23 Mon. 17:00

## 分光計測概論 1・2・3 (オンデマンド配信)

大塚電子のコアコンピタンスのひとつである分光計測に関して、基礎から応用まで全3回のセミナーをオンデマンド配信します。

第1回では、分光計測の原理から分光データを得るまでをお話します。

第2回では、分光データから得られる情報として、色演算による色彩情報の数値化や分光膜厚解析方法などを解説します。

第3回では、分光計測で得られる情報を使って、研究部門、品質管理や生産工程などの応用例を中心に解説します。

\* ご視聴後アンケートに回答いただけましたら全3回の資料がダウンロードできます。

### 関連機器



顕微分光膜厚計

MCPD series

紫外・可視・近赤外の光スペクトルを  
高速・高感度に測定

### お申込み方法

本セミナーは無料で参加できます。下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/detail/eventid/533>

参加申込後、メールでお送りするURLにアクセスしご視聴ください。

本オンデマンド配信は期間中何度でもご視聴可能です。



大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：岡本・真木

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550  
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951  
〒192-0082 東京都八王子市東町1-6 橋完LKビル2F

□ E-Mail OELJP-webseminar@otsuka.jp